



АВЕРУС

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Комплект оптический нивелир Leica NA 520 штатив рейка - 3 в 1 с поверкой



Комплект оптический нивелир Leica NA 520 штатив рейка - 3 в 1 с поверкой

- Оптический нивелир Leica NA 520
- Штатив RGK S6-N
- Рейка AMO S3
- Набор юстировочных винтов
- Кейс
- Инструкция на русском языке
- Свидетельство о метрологической поверке

Оптический нивелир Leica NA 520 – это младший представитель линейки профессиональных ударопрочных нивелиров серии NA 500 от Leica. Благодаря примененным технологиям и конструкторским решениям использование прибора обеспечивает непрерывность измерительных работ на строительных площадках и высокую точность получаемых результатов.

Особенности оптического нивелира Leica NA 520

- Просветленная оптика позволила добиться максимального качества получаемого изображения.
- Увеличение изображения x20.
- СКО 2,5 мм.
- Воздушный компенсатор – для точной установки прибора в горизонт и гашения различного рода вибраций во время работы.
- Кнопка фиксации компенсатора для безопасной транспортировки.
- Две скорости фокусировки.
- Винты бесконечного наведения по обе стороны корпуса.
- Эргономичный ударопрочный пыле- и влагозащищённый корпус IP56.
- Горизонтальный круг с градуировкой в 360°.
- Положение пузырька круглого уровня отражается пентапризмой для облегчения наблюдения за ним во время работы.

Высококачественная просветленная оптика с диаметром объектива 36 мм и 20-кратным увеличением обеспечивает высокую четкость изображения. Минимальное расстояние до объекта визирования составляет менее 1 м. При этом среднеквадратичная ошибка на 1 км двойного хода – 2,5 мм.

Система "бесконечных" винтов оптического нивелира Leica NA 520, две скорости фокусировки и встроенный лимб с градуировкой 1° не только делают наведение на цель быстрым и плавным, но и существенно упрощают весь процесс работы с прибором.

Высокочувствительный компенсатор нивелира Leica NA 520 с воздушной демпферной системой автоматически приводит ось прибора в рабочее положение. Диапазон работы компенсатора составляет 15'. А точность установки составляет $\pm 0,5''$. Компенсатор достаточно чутко реагирует на незначительные отклонения от уровня. Это позволяет своевременно произвести корректировку установки прибора для предотвращения получения искаженных данных.

Корпус оптического нивелира Leica NA 520 изготовлен из высокопрочных материалов. Класс защиты IP56 означает невосприимчивость прибора к водным струям и надежную пылезащищенность. Рабочий диапазон температур составляет от -20° до +50°. Такие характеристики позволяют использовать оптический нивелир даже на сильно запыленной стройке и в дождь.

Купить комплект оптический нивелир Leica NA 520 штатив рейка - 3 в 1 и получить консультацию специалиста вы сможете на сайте нашего интернет-магазина.

Leica NA 520

Увеличение

20x

Точность	2.5 мм
Компенсатор	автоматический (воздушный)
Диаметр объектива	36 мм
Разрешение	нет данных
Поле зрения	2.1 м на 100 м
Угол поля зрения	нет данных
Минимальное фокусное расстояние	1 м
Коэффициент дальномера	100
Постоянная поправка дальномера	0
Длина зрительной трубы	нет данных
Изображение	прямое
Просветленная оптика	да
Диапазон работы компенсатора	±15'
Точность компенсатора	0.5''
Крепление на штатив	5/8"
Прочее	чувствительность - 8'/2 мм градуировка - 360° цена деления - 1°
Степень защиты от пыли и влаги	IP56
Диапазон рабочей температуры	от -20° до +50°C
Температура хранения	от -40° до +70°C
Размеры	300 x 200 x 220 мм
Вес	1.5 кг
Применение	RGK S6-N для оптических нивелиров
Материал	алюминий
Зажимы	винты
Площадка	плоская
Масса	2,7 кг
Высота (в собранном состоянии)	0,96 м
Наплечный ремень	есть
Тип	Рейка нивелирная AMO S3 телескопическая
Высота	3 м
Е-градуировка	да
Миллиметровая шкала	да
Вес	0,940 кг

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01